

半導体製造を支える、洗浄装置で

No.1 Global Share

※当社調べ

半導体の進化を加速させる



Wet Station
FC-3100

Spin Scrubber
SS-3300S

Spin Processor
SU-3400

WEBサイト



製品ラインアップ

洗 浄

コータ・デベロッパ

熱処理

検 査

計 測